【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成18年2月9日(2006.2.9)

【公表番号】特表2001-527212(P2001-527212A)
【公表日】平成13年12月25日(2001.12.25)
【出願番号】特願2000-525743(P2000-525743)
【国際特許分類】
Ｇ０１Ｎ　1/04　(2006.01)
Ｇ０１Ｎ　1/20　(2006.01)
Ｇ０１Ｎ　21/13　(2006.01)
Ｇ０１Ｎ　22/00　(2006.01)
Ｇ０１Ｎ　23/02　(2006.01)
Ｇ０１Ｒ　33/30　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０１Ｎ　1/04　Ｄ
Ｇ０１Ｎ　1/20　Ｂ
Ｇ０１Ｎ　21/13
Ｇ０１Ｎ　22/00　Ｍ
Ｇ０１Ｎ　23/02
Ｇ０１Ｎ　24/02　５１０Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成17年12月13日(2005.12.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】請求項８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項８】　分光測定装置は、反射型、半透過型又は透過型装置の１つである請求項７記載の装置。